



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO

SETTORE FORMAZIONE PER LA RICERCA

UOB "ASSEGNI DI RICERCA

Università degli Studi di Palermo		
Titolo III	Classe 11	Fascicolo
N731P4	28/10/2015	
UOR UOB20	CC '	RPA Maione

Affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo il 30 10/2015 n. 1439

DECRETO N3944/2015

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'art. 22 della Legge 240/2010;

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con D.R. n. 61 del 14/01/2013, modificato con D.R. n.2271 del 24/07/2013;

VISTO il proprio decreto n. 2892 del 10/09/2015 con il quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio per l'attribuzione di n. 1 assegno di tipologia B per la collaborazione all'attività di ricerca, della durata di mesi 12, dal titolo: "Deposizione di film sottili di ossidi di titanio e di zinco mediante sistema Ion Plating Plasma Assisted (IPPA) e tecniche di pulitura al plasma per applicazioni nei beni culturali" da svolgersi presso il Dipartimento di Energia Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici (DEIM), indetta con D.R. 2595 del 27/07/2015 di cui è Responsabile scientifico del Progetto il Prof. Carmelo Sunseri, Responsabile Scientifico per le attività di Ateneo il Prof. Bruno Giuseppe Pignataro e Referente della Ricerca il Prof. Alessandro Busacca;

VISTO il proprio decreto n 3590 del 15/10/2015 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla procedura selettiva sopra citata;

VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra trasmessi dalla Commissione giudicatrice e pervenuti in data 29/10/2015 n. 72710, nonché la graduatoria generale di merito compilata sulla base della somma del punteggio dei titoli e quello relativo al colloquio;

ESAMINATA la predetta documentazione;

DECRETA

<u>Art. 1</u>

Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, di cui al D.R. n. 2595 del 27/07/2015 e al D.R. n. 2892 del 10/09/2015, in premessa citati, per l'attribuzione di un assegno di tipologia B per la collaborazione all'attività di ricerca, della durata di mesi 12, dal titolo: "Deposizione di film sottili di ossidi di titanio e di zinco mediante sistema Ion Plating Plasma Assisted (IPPA) e tecniche di pulitura al plasma per applicazioni nei beni culturali" da svolgersi presso il Dipartimento di Energia Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici (DEIM), di cui è Responsabile scientifico del Progetto il Prof. Carmelo Sunseri, Responsabile Scientifico per le attività di Ateneo il Prof. Bruno Giuseppe Pignataro e Referente della Ricerca il Prof. Alessandro Busacca.

Art. 2

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

Dott. Cardona Fabio

Punti 96/100

Art.3

A seguito della procedura selettiva di cui all'art. 1 è dichiarato vincitore il Dott.: Cardona Fabio

nato a Palermo il 30/07/1976

Il Rettore Prof. Roberto Lagalla